⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-251406

Mint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)10月9日

B 28 B 3/20 B 28 C 1/16 A 6639-4G 7508-4G

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

**公発明の名称** セラミツク押出法およびそれに用いる装置

②特 頭 平1-71980

②出 願 平1(1989)3月27日

発明者 東島 浩二

愛知県名古屋市港区木場町6丁目7番地 ニューコーポ名

南B棟506号室

勿出 顋 人 日本碍子株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

**仰代理人** 弁理士 杉村 暁秀 外1名

1. 発明の名称 セラミック挿出法およびそれに 用いる装置

## 2.特許請求の範囲

- 1. 真空土種機から供給される成形用坏土をプ ランジャー成形機により押出成形する押出法 において、前記成形用坏土の押出し直前の断 面温度を測定し、測定した温度に応じて真空 土練機の冷却温度を制御して成形用坏土を得 ることを特徴とするセラミック押出法。
- 2 セラミック原料を混練して成形用坏土を得るための真空混練部と、得られた成形用坏土を存るための円柱成形体成形部へ競送するための円柱成形体成形部とからなる真空土練機において、前記坏土機送部の环土出口で、前記坏土機送部の上流側に、坏土の断面温度を測定する測温バーを有する測量ドラムを設けたことを特徴とするセラミック押出用装置。

#### 3.発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本発明はセラミック材料の押出成形、特にセラミックハニカム構造体の押出成形に好通に使用できるセラミック押出法およびそれに用いる装置に関するものである。

### (従来の技術)

従来、セラミックハニカム成形用の坏土として、セラミック粉末原料にメチルセルロース等の粘結 剤、可塑剤、潤滑剤等の成形助剤を含有している ものを使用している。かかる坏土は、その成形中 の坏土温度とその硬度とに相関関係を有し、詳し くはメチルセルロースの種類或いは量、または他 の成形助剤との組合せによって異なるが、一般的 には第3回に示すような関係になる。

このような性質の坏土を使用する押出成形において、この坏土の硬度分布にばらつきがあると成形しようとするハニカムに欠陥が生じるという不 都合が生じる

このため、従来では土練機の坏土出口(成形用

柱環の下流)から50mm位の厚みに坏土を切り取り、 業早く棒状の温度計を差し込み、温度を測定し、 かつ硬度計にて硬度を測定していた。この測定結 果に基づいて作業者が土壌機各部の冷却水量の制 御を手動にで行っていた。

また上記作業者の手間を省くため、特別昭52-259805号公報では、バック部の人口とバック部出口の多孔板部との温度差を計測し、この温度差に基づいてバック部およびオーガ部のスクリュー部材の回転数を制御する方法が開示されている。

# (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上述した特開昭62-259805 号公報記載の方法では、バック部の出口の多孔振師の温度がら坏土の温度を推定しているが、坏土の押し出される直前の温度を測定していないため、正確なかつ細かな制御がなされず、ブランジャー成形機による押出しに最適な成形用坏土を得ることができない問題があった。

本発明の目的は上述した課題を解消して、プラ ンジャー成形機用の成形体の欠陥を防止できるセ ラミック押出法およびそれに用いる装置を提供じ ようとするものである。

# (課題を解決するための手段)

本発明のセラミック押出法は、其空土譲機から 供給される成形用坏土をプランジャー成形機によ り押出成形する押出法において、前記成形用坏土 の押出し直前の断面温度を測定し、測定した温度 に応じて其空土譲機の冷却温度を制御して成形用 坏土を得ることを特徴とするものである。

本発明のセラミック押出用装置は、セラミック原料を混練して成形用坏土を得るための真空混被部と、得られた成形用坏土を次の円柱成形体成形 がらなる真空土線機において、前記坏土と送部の坏土出口側であって、円柱成形体成形部の上流側に、坏土の断面温度を混定する 潤温ドラムを設けたことを特徴とするものである。(作用)

上述した構成において、本発者らは、真空土線 機から排出される环土の内外の温度差は主にオー

ガスクリューと坏土との接触による発熱が大きな 原因となり、この部分の坏土の温度管理を行えば、 良好な性質の成形用坏土が得られることを見出し た。このため、真空土譲機から押し出される前の 坏土の断面温度を測定して、測定した温度に基き 真空土譲機の冷却制御、特にオーガスクリュー付 近の冷却制御を行っている。

実際には坏土接送部の坏土出口倒であって成形体成形部の上流側に、坏土の断面温度分布を設定する測温パーを有する測温ドラムを設けて、坏土の温度分布を測温パーで計測するとともにこの計測結果から坏土の温度分布を均一にすべく冷却制御し、均一な温度分布の坏土を排出できるようにしている。

#### (実施例)

第1図は本発明のセラミック押出法に使用する 装置の一実施例を示す部分断面図である。

第1図に示す本発明の装置は、まず、セラミック原料を混壊して成形用坏土を得るためのスクリュー式ミル1と真空室2とからなる真空混壊部と、

真空室 2 内の成形用坏土を搬送するためのオーガ 3 からなる坏土機送部と、オーガ 3 により搬送されてきた成形用坏土を円柱成形体に成形するため の成形用柱理 4 からなる円柱成形体成形部とを架 台5 上に載置して構成されている。

环土接送部に供給された成形用坏土は、オーガ 3により圧縮されながら接送され、坏土出口側に 設けた測温ドラム7を通過する際に成形用坏土の 温度が測定されるとともに解砕され、その後に成 形用柱理4により円柱成形体に成形される。なお、 オーガ3の周囲を囲む壁面は冷却水が通過する構 造の2次ドラム10となっており、またオーガ3の スクリュー軸12内も図中に点線にて示すように冷 却水が通されており、これらにて成形用坏土の内 個外側の温度制御がなされている。

測温ドラム 7 は、第 1 図 (8) に拡大して示すように、測温バー13内に、例えば熱電対等の温度センサ14を埋設して構成されており、この測温バー13の表面を通過する坏土の温度が常時測定できるようにし、この測定結果を図示しない表示装置および記録装置で常にモニターできるとともに、各市却水の温度を制御できるようにしている。

成形用柱理 4 により円柱成形体に成形されて得られた円柱成形体は、成形用柱理 4 の出口側に設けられた切断機 8 により所定の長さに切断され、 次工程の図示しないブランジャー成形機に供給される。このとき、円柱成形体の直径および長さを

j)

プランジャー成形機のシリンダーに挿入可能な計 および長さとする必要がある。またプランジャー 成形機は従来公知のどのようなタイプのものでも 使用可能である。

F述した装置における本発明の方法を説明する

と、まず準備したセラミック原料を原料供給口 6 から供給する。供給されたセラミック原料はスクリュー式ミル 1 と真空室 2 とからなる真空混錬部で混譲された後、オーガ 3 により接送されて、測温ドラム 7 を通過し、このときに成形用坏土の中外の温度分布が計測されるとともに解砕される。

この際に測点された坏土の温度分布は、フィードバックされて、冷却水量の増減が各部分で、 なされ、正確な温度制御が迅速に行われる。例え は測温ドラム7を通過する坏土の中心部の温度が 高冷却水の水量を増加させ、逆に外間部の温度が る冷却水の水量を増加させ、逆に外間部の温度が まければ2次ドラム10内の冷却水の水量を増加さ せればよい。さらに坏土全体の温度調整は、1次 ドラム9、スクリュー式ミル1のスクリュー独1 1 およびバレル部15の流量調節を行って予め管理

次いで解除後の成形用坏土は、成形用柱理 4 および切断機 8 によりプランジャー成形機のシリンダー内に挿入可能な直径および長さを有する円柱

成形体に成形される。最後に通常のブランジャー 成形機により押出成形して、所定形状の成形体を 得ている。

本発明は上記実施例に限定されるものではなく、 種々に変形変更が可能である。例えば、第2図の 調温ドラムの3個の測温バーに熱電対等の温度セ ンサを埋設したが、埋設する箇所をさらに多くし てより精密な測温を行えるようにしてもよい。逆 に簡略化して坏土の中心部と外周部の温度のみを 測定するために、中心と外側の測温バーの2箇所 のみに温度センサを埋設してもよい。

# (発明の効果)

以上詳細に説明したところから明らかなように、本発明のセラミック押出法およびそれに用いる装置によれば、混練されて供給される成形用 坏土を 測温兼格子ドラムにより、そこを 遭遇する 坏土の 中心部および外間部の 温度分布を計 測し、これから 坏土の温度制御をすることとしたため、 坏土の 温度管理が迅速にかつ正確に行うことができる。 優分布の小さい成形用 坏土を得ることができる。

従って、次工程であるブランジャー成形機による ハニカム構造体の押出成形において、割れ、変形、 および欠陥のない高積度のセラミックハニカムを 製造することができ、生産性および歩留りの向上 を図る等の効果が大である。

### 4.図面の簡単な説明

第1図(A), (B)は本発明の一実施例を示す部分 断面図および一部拡大詳細図、

第2図(A), (B) はそれぞれ第1図(B) のB-B: 線上の断面図およびA-A: 線上の断面図、

第3図は坏土温度と硬度との関係を示すグラフ 図である。

1 …スクリュー式ミル

2 … 真空室

3 …オーガ

4 一成形用柱型

5 … 架台

6 一原料供給口

7 … 測温 ドラム

8 -- 切断機

9 … 1 次ドラム

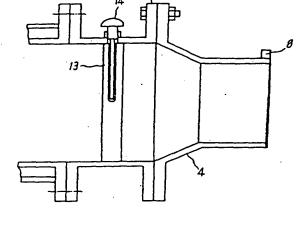
10…2次ドラム

11. 12…スクリュー軸

13… 洒温バー

14…温度センサ

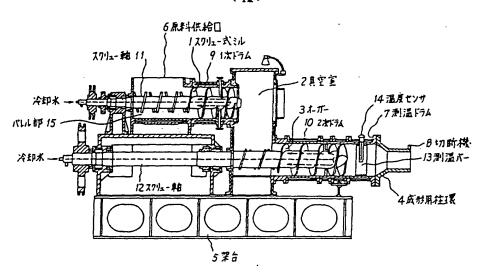
15… パレル部



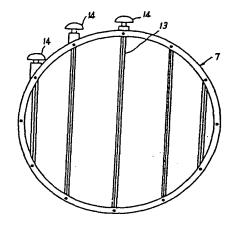
第1図

(B)

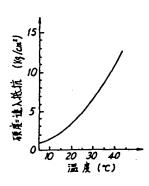
第 1 図 (A)



第2図 ( **A** )



第3図



(B)

2. 発明の名称

セラミック押出法およびそれに用いる装置

- 1. 明祖書第 2 頁第16~17行の「おいて、この坏土 の」を「おいて、坏土温度が高くなると急激に が困難となる。またこの坏土の」と訂正する。
- 2. 周第3 頁第7 行 (2 ケ所)、周頁第9 行、およ び間貫第13行の「パック部」を「パック部」と
- 3. 図面中、第3 図を別紙訂正図の通り訂正する。

代表者

住 所

5.補正の対象 明細書の「発明の詳細な説明」の欄、図面

6.補正の内容 (別紙の通り)

第3図

(紅正図)

